KSIS Annual Meeting

제4회 한국실리콘학회 총회 및 학술발표회

2015년 2월 12~13일(목~금)) 한국교통대학교

■ 날짜 및 장소

- 주제: 실리콘 화학의 창조와 도전, 그리고 발전
- 날짜: 2015년 2월 12~13일 (목~금)
- 중요 마감 일자

  발표 신청 및 초록 접수 : 1월 20일 (화) ~ 2월 1일 (일)

  발표 및 초록 접수 마감: 2014년 2월 1일(일) ~ 17:00

  사전등록 마감: 2월 5일(목)
- 장소: 한국교통대학교 충주캠퍼스 대학본부(E8) 202호
- 주최: (사)한국실리콘학회
- 주관: 한국교통대학교
- 문의: amksis@ksis.re.kr, 박성영 교수 (parkchem@ut.ac.kr, 043-841-5225)

■ 등록안내

회원구분	2015 연회비	제4회 학술발표회 참가비	
		사전등록	현장등록
정회원	50,000 원	70,000 원	90,000 원
학생회원	20,000 원	40,000 원	60,000 원
단체회원	300,000 원	70,000 원	90,000 원
비회원일반	-	120,000 원	140,000 원

- 박사 후 연구원은 정회원에 속함
- 참가자 전원 2월 12일 저녁식사 제공
- 단체회원 연회비를 결제한 사업체의 직원은 개인연회비 없음

The 4th Annual Meeting of the Korean Silicon Society

제4회 한국실리콘학회 총회 및 학술발표회

"실리콘 화학의 창조와 도전, 그리고 발전"

2015년 2월 12~13일 (목~금)

한국교통대학교 충주캠퍼스 대학본부 202호

주최 KSIS 한국실리콘학회 The Korean Silicon Society

주관 국립 한국교통대학교

제4회 한국실리콘학회 총회 및 학술발표회

2015년 2월 12~13일(목~금)) 한국교통대학교

■ 학술발표회 발표신청

✓ 학술발표회는 초청강연, 구두발표, 포스터발표의 형식으로 진행될 예정
- 일반구두 발표(2015-02-13 오후) : 한정된 인원 구두발표 신청
- 포스터 발표(2015-02-12 오후) : 모든 회원 신청
- 기업체 소개 포스터 발표(2015-02-12 오후) : 기업체 소속 정회원 신청

✓ 초록은 첨부된 양식에 맞추어 영문 또는 국문으로 2페이지 이내로 작성하여 2월 1일(일)까지 제출 (신청된 발표내용이 한국실리콘학회 학술발표회의 주제와 맞지 않을 경우 조직위원회에서 거부 할 수 있습니다.)

■ 등록안내

- 사전등록 기간: 1월 20일 (화) ~ 2월 5일 (목)
- 사전등록을 하실 분은 한국실리콘학회 홈페이지에(www.ksis.re.kr) 로그인 후 온라인 결제시스템을 이용하시면 됩니다.
- 현장등록: 2월 12일 등록데스크에서 현금 또는 카드로 결제

■ 문의처 및 오시는 길

박성영 교수 (한국교통대)

최미나 연구원 (한국교통대)

TEL: 043-841-5250

E-mail: parkchem@ut.ac.kr,
lovechoimi@ut.ac.kr,
lovechoimi3@naver.com

홈페이지: http://www.ksis.re.kr

주최 (사) 한국실리콘학회 | 주소 (463-943) 경기도 성남시 분당구 정자일로 1, A-1702
사업자등록번호 224-82-14917 | 대표자 유복렬 | Tel 031-728-1230 | Fax 031-728-1060

제4회 한국실리콘학회 총회 및 학술발표회

2015년 2월 12~13일(목~금)) 한국교통대학교

■ 학술발표회장 안내

학술발표회장 오시는 길

✓ 대중교통
- 서울 → 충주(동서울터미널, 강남터미널 1시간 30분)
- 수원 → 충주(직통, 직행 1시간 30분)
- 청주 → 충주(직통, 직행 1시간)
- 원주·제천 → 충주(직행 50분)
- 문경·점촌 → 충주(직행 1시간)
- 충주시외버스터미널 → 한국교통대학교(주덕방향 시내버스 5분)

✓ 승용차: 네비게이션에서 '한국교통대학교' 검색

■ 한국교통대학교 캠퍼스 안내